# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# . 18818 (1980) (1 871) 8 (1980) (1980

## (43) 国際公開日 2005 年4 月28 日 (28.04.2005)

## **PCT**

# (10) 国際公開番号 WO 2005/038360 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015593

F25B 43/04

(22) 国際出願日:

2004年10月21日(21.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-361827

2003年10月22日(22.10.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ダイキン 工業株式会社 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5308323 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka (JP).

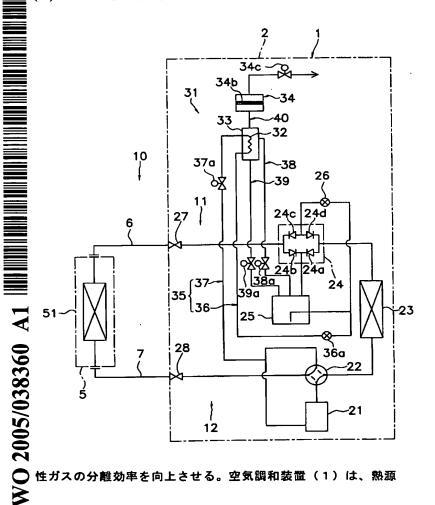
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 吉見学 (YOSHIMI, Manabu) [JP/JP]; 〒5918511 大阪府堺市 金岡町1304番地 ダイキン工業株式会社 堺製作所 金岡工場内 Osaka (JP). 松井伸樹 (MATSUI, Nobuki) [JP/JP]; 〒5918511 大阪府堺市金岡町 1 3 O 4 番地 ダイキン工業株式会社 堺製作所 金岡工場内 Osaka (JP). 松岡弘宗 (MATSUOKA, Hiromune) [JP/JP]; 〒 5918511 大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキンエ 業株式会社 堺製作所 金岡工場内 Osaka (JP). 水谷和 秀 (MIZUTANI, Kazuhide) [JP/JP]; 〒5918511 大阪府

/続葉有/

(54) Title: FREEZING APPARATUS INSTALLATION METHOD AND FREEZING APPARATUS

(54) 発明の名称: 冷凍装置の施工方法及び冷凍装置



性ガスの分離効率を向上させる。空気調和装置(1)は、熱源

(57) Abstract: A freezing apparatus having a structure enabling separation and removal of an incondensable gas in a refrigerant circuit by using a separation film, the gas being the gas having been left in refrigerant connection piping in a field installation and being in the refrigerant circuit in a state mixed with a refrigerant. In the apparatus, separation efficiency at the separation film of the incondensable gas is enhanced. An air conditioner (1) has a refrigerant circuit (10) constituted by connecting a heat source unit (2) and a utilization unit (5) through refrigerant connecting piping (6, 7), a cooler (32), a sub-receiver (33), and a separation film device (34). The cooler (32) operates a compressor (21) to circulate a refrigerant in the refrigerant circuit (10), cooling at least a part of the refrigerant flowing in the liquid side refrigerant circuit (11). The sub-receiver (33) separates the refrigerant cooled by the cooler (32) into both a gas refrigerant containing an incondensable gas and a liquid refrigerant. The separation film device (34) has a separation film (34b) for separating the incondensable gas from the separated gas refrigerant, and the separated incondensable gas is discharged to the outside of the refrigerant circuit (10).

現地施工時に冷媒連絡配管内 (57) 要約: に残留した非凝縮性ガスを冷媒回路内にお いて冷媒と混合した状態から分離膜を用い て分離除去することが可能な構成を備えた 冷凍装置において、分離膜における非凝縮

[続葉有]

- 堺市金岡町1304番地 ダイキン工業株式会社 堺 製作所 金岡工場内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 小野由己男、外(ONO, Yukio et al.); 〒5300054 大阪府大阪市北区南森町 1 丁目 4番 1 9 号サウスホレストビル 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

### - 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。